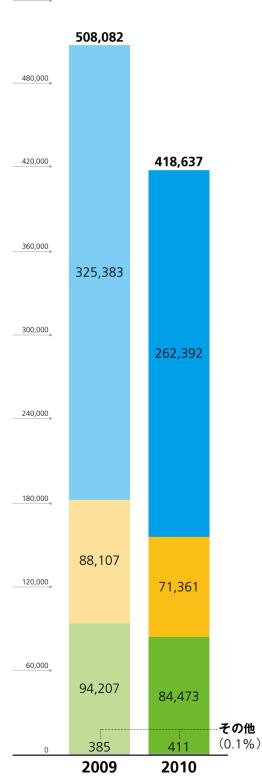
売上高

(百万円)

540,000



事業概要

半導体製造装置

パソコン、携帯電話等、デジタル製品の基幹部品である半導体デバイス (ICチップ)。その生産を担う半導体製造装置を幅広く取り揃え、優れた技術サポートとともに提供しています。

ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、そして、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバの6製品群をラインアップ。製品の多くが世界市場でトップシェアを獲得しています。

FPD/PV製造装置

美しく鮮やかな映像を映し出すパソコンや液晶テレビのディスプレイ。その生産を担うFPD (フラットパネルディスプレイ) 製造装置を、確かな技術サポートとともに提供しています。製品ラインアップは、FPDコータ/デベロッパとプラズマエッチング/アッシング装置。大型液晶テレビの普及に伴い、装置の基板サイズも年々大型化しています。

地球環境にやさしいクリーンエネルギーとして注目を浴びる太陽電池。 2008年、当社の事業領域に新しくPV (太陽電池) 製造装置分野が加わりま した。

電子部品·情報通信機器

世界の優れた電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器等を多彩に取り揃え、販売を行う「商社ビジネス」と、お客様のニーズに応えて設計開発や自社ブランド商品の開発を行う「開発ビジネス」の二つの機能を有する、新しい形態のビジネスを展開しています。東京エレクトロンデバイス株式会社が当事業のオペレーションを行います。

- コータ/デベロッパ
- プラズマエッチング装置 層間絶縁膜エッチング装置・シリコンエッチング装置
- 熱処理成膜装置
- 枚葉成膜装置CVD装置・プラズマ処理装置
- 洗浄装置 オートウェットステーション・枚葉洗浄装置 プリクリーン装置・スクラバーシステム
- ウェーハプローバ



コータ/デベロッパ CLEAN TRACK® LITHIUS Pro® V-i



プラズマエッチング装置 Tactras®



熱処理成膜装置 TELINDY PLUS®



枚葉CVD装置 Trias® e+



枚葉洗浄装置 CELLESTA®+

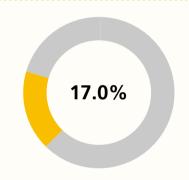


ウェーハプローバ Precio®

- FPDコータ/デベロッパ
- FPDプラズマエッチング/アッシング装置
- 薄膜Si太陽電池用プラズマCVD装置
- 薄膜Si太陽電池用一貫製造ライン(スイス エリコンソーラー社の アジア・オセアニア地域における独占販売代理店として)



FPDプラズマエッチング/アッシング装置 Impressio®



- 半導体製品
- 電子部品他
- コンピュータ・ネットワーク機器
- ソフトウェア



Xilinx, Inc.



F5 Networks, Inc. ロードバランサ

